

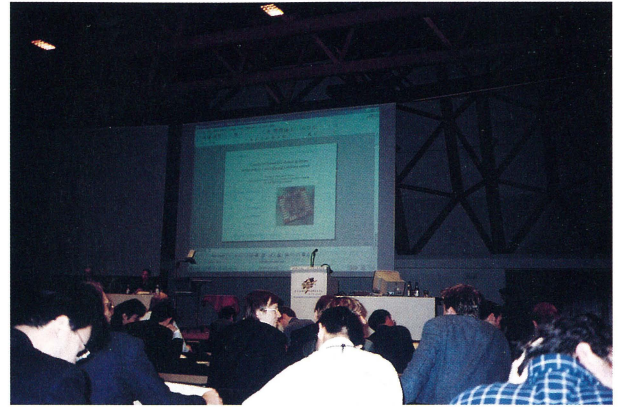
海外だより

MEMS2001 報告

The 14th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systemsがスイスのインターラーケンで2001年1月21～25日の日程で開催され、ヨーロッパ、アジア、北米から600名程度の参加がありました(事前登録510名)。開催地のインターラーケンは暖冬のように当初予想していたより寒くなく、市内に雪はありませんでした。しかし山は雪で覆われ、ヨーロッパアルプスのユングフラウやアイガーがまじかに迫るロケーションは自然の雄大さを感じさせました。

本会議において日本からは北米の177名について86名の参加登録者があり関心の高さが伺えました。会議の全発表件数は144件(オーラル41件、ポスター103件)で応募総数394件に対して採択率は36.5%とかなり低くなっています。会議は21日の夜のウェルカムレセプションを皮切りに、22日から25日午前中までシリーズでオーラル、ポスターを交えて行われました。セッションとしては22日にパッケージングとファブリケーション、23日はセンサーとアクチュエーター、24日は μ Fluidics、BioMEMS、25日はアクチュエーターがそ

れぞれ主な発表内容として取り上げられました。当センターの賛助会員企業の発表としては、武田宗久氏(三菱電機株式会社)の招待講演の他、東芝、ファナック、セイコーインスツルメンツ、三洋電機の各社からNEDOのマイクロマシンプロジェクトの成果発表が行われました。



MEMS2001会場風景

次回開催のご案内

**第7回
国際マイクロマシンシンポジウム**
2001年10月31日(水)～11月1日(木)
科学技術館 サイエンスホール



**第12回
マイクロマシン展**
2001年10月31日(水)～11月2日(金)
科学技術館

表紙のことは：マイクロマシン絵画コンテスト入賞作品：上から、指輪型・けいたい電話、もの忘れ防止用刺激キャップ、ロケット修復マシン、危険お知らせ機

発行 財団法人マイクロマシンセンター

発行人 平野 隆之
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル5階
TEL.03-5294-7131 FAX.03-5294-7137
wwwホームページ：http://www.ijnet.or.jp/MMC/

無断転載を禁じます。